

SEMINAR

표면분석(AES, XPS) 장비의 이론 및 활용

일 시 : 2020. 11. 02 (월), 16 (월) / 장 소 : 한양대학교 퓨전테크센터(FTC) 2층 209호
주 관 : 한양대학교 서울캠퍼스 LINC+ 공동기기원

| 세미나 목차

시 간	강의내용	연사
10:00 ~ 10:30	등록	
10:30 ~ 12:00	표면분석개론	장종식 박사
12:00 ~ 13:30	점심	
13:30 ~ 14:30	AES 이론 및 활용	장종식 박사
14:30 ~ 14:50	휴식	
14:50 ~ 16:20	XPS 이론 및 활용	장종식 박사
16:20 ~ 16:30	질의응답	장종식 박사

| 주소 및 오시는 길

주 소 : 서울시 성동구 왕십리로 222
한양대학교 퓨전테크센터(FTC) 2층 209호

지하철 : 2호선 한양대역 2번 출구

버 스 : 간선 302, 410
지선 2012(청량리), 2013, 2014, 2222

| 참 가 신 청

참가인원 : 15명

참가대상 : 누구나

신청방법 : <http://hyu.ac/reg> 로 신청서 접수

신청기한 : 2020년 10월 31일(토) 24시까지 제출

참가문의 : 한양대 공동기기원 장종식 (02-2220-1712)

교 육 비 : 이론 교육비 무료

기 타 : 주차권 미제공, 식비지원 없음



*사전 등록자에 한하여 참가 가능하며,
선착순 마감 될 수 있음을 알려 드립니다.



한양대학교



서울공동기기원
Analytical
Instrumentation Center

LINC+ HYU
한양대학교 서울캠퍼스 LINC+사업단

SEMINAR

표면분석(SIMS) 장비의 이론 및 활용, 정량분석법

일 시 : 2020. 11. 03 (화), 17(화) / 장 소 : 한양대학교 퓨전테크센터(FTC) 2층 209호
주 관 : 한양대학교 서울캠퍼스 LINC+ 공동기기원

| 세미나 목차

시 간	강의내용	연사	비 고
10:00 ~ 10:30	등록		
10:30 ~ 12:00	SIMS 이론 및 활용	장종식 박사	
12:00 ~ 13:30	점심		
13:30 ~ 15:00	표면분석툴을 활용한 정량분석방법	장종식 박사	개인 랩탑준비
15:00 ~ 15:20	질의응답	장종식 박사	

| 주소 및 오시는 길

주 소 : 서울시 성동구 왕십리로 222
한양대학교 퓨전테크센터(FTC) 2층 209호

지하철 : 2호선 한양대역 2번 출구
버 스 : 간선 302, 410
지선 2012(청량리), 2013, 2014, 2222

| 참 가 신 청

참가인원 : 15명
참가대상 : 누구나
신청방법 : <http://hyu.ac/reg>로 신청서 접수
신청기한 : 2020년 10월 31일(토) 24시까지 제출
참가문의 : 한양대 공동기기원 장종식 (02-2220-1712)
교 육 비 : 이론 교육비 무료
기 타 : 주차권 미제공, 식비지원 없음



*사전 등록자에 한하여 참가 가능하며,
선착순 마감 될 수 있음을 알려 드립니다.



한양대학교



서울공동기기원
Analytical
Instrumentation Center

LINC+ HYU
한양대학교 서울캠퍼스 LINC+사업단